

【主な仕様】

項目		詳細
イオンガン (PLUS II)	使用ガス	アルゴン（純度 99.99%以上）
	ガス供給	マスフローコントローラー（最大 1cc/分）
	加速電圧	0～8 kV
	放電方式	冷陰極ペニング方式
断面ミリングレート		1 mm/hr 以上, Si 試料, 100 μm 突出
最大断面ミリング幅		8 mm, ワイドエリア断面ミリングホルダ使用時
ステージ	断面ミリング	7 種設定（間欠は各々設定）
	フラットミリング	7 種設定（間欠は各々設定）
		傾斜範囲 0～90°
排気装置	主排気	TMP（35 L/S）
	粗引き	RP（135 L/min (50 Hz)、162 L/min (60 Hz)）
本体外形寸法：幅×高さ×奥行き		620 (W) × 312 (H) × 725 (D) mm
装置質量		本体：52 kg, ロータリーポンプ：29.5 kg